(NATURAL SCIENCE)

Vol. 60 No. 10 JUCHE103(2014).

주체103(2014)년 제60권 제10호

In_2O_3 반도체의 CO_2 수감특성에 주는 첨가제의 영향

리 춘 국

위대한 령도자 김정일동지께서는 다음과 같이 지적하시였다.

《새 재료부문을 발전시키지 않고서는 전자공업을 주체적으로 발전시킬수 없고 기계공 업의 현대화를 실현할수 없으며 최신과학기술을 전반적으로 발전시킬수 없습니다.》 (《김정일선집》제15권 중보판 487폐지)

수감소자들에 대하여서는 많이 소개[1-3]되었으나 그 구조가 복잡하고 감도가 낮기때 문에 실용회로에 리용하기 어려운 결함이 있다.

우리는 졸겔법에 의하여 In_2O_3 재료에 BaO나 CaO와 같은 산화물을 첨가하여 얻은 반도체재료의 CO_2 기체에 대한 수감특성을 고찰하였다.

InCl에 BaCl이나 CaCO₃을 일정한 비률로 섞은 혼합용액에 pH가 6.0이 될 때까지 암모니아를 첨가한다. 이때 얻어진 교질침전물을 경사세척법으로 탈이온수로 여러번 세척한 후항온조에서 건조시키고 673K에서 2h동안 소성시켜 산화물이 첨가된 분말을 얻었다. 이 분말에 유기용매를 넣어 일정한 점도를 보장하여 도자기관우에 후막으로 분무도포한 후 973K에서 3h동안 소결하여 기체수감소자를 제작하였다.

수감감도(S)는 공기중에서의 소자의 저항 $R_{\rm g}$ 과 ${\rm CO}_2$ 분위기속에서의 소자의 저항 $R_{\rm 7l}$ 의 비 $(R_{\rm g}/R_{\rm 7l})$ 로 결정하였다. 1 073, 973, 873K의 온도에서 $2 {\rm h}$ 동안 소결한 ${\rm In}_2 {\rm O}_3$ 반도체재료의 ${\rm X}$ 선회절도형을 보면 ${\rm In}_2 {\rm O}_3$ 은 립방정계였다. 회절봉우리의 반폭너비에 따르는 립자크기는 표와 같다.

BaO와 CaO의 첨가량에 따르는 In₂O₃재료의

15 10 5 0 0.1 0.2 0.3 CO₂함량/%

그림 1. CO₂함량에 따르는 수감특성 1-BaO, 2-CaO, 온도 623K

표. 반폭너비에 따르는 립자크기

특성량	온도/K		
	1 073	973	873
반폭너비/(°)	0.147	0.181	0.206
$2\theta/(^{\circ})$	30.6	30.9	31.2
립자크기/nm	64	50	44

CO₂수감특성을 고찰한 결과 BaO와 CaO의 첨가량이 많아지면 감도가 커지다가 어떤 값이상에서는 오히려 작아진다. 첨가량이 작을 때에는 In₂O₃표면에 BaO와 CaO가 골고루 분산되여있어 흡착중심의 자리수가 많아지므로 감도가 높아지지만 첨가량이 어떤 한계값이상으로 커지면 첨가제가 무리를 형성하면서 오히려 흡착중심이 작아져 감도가 떨어진다.

BaO와 CaO의 최적첨가량은 각각 6,5%이다.

BaO와 CaO를 첨가한 In₂O₃재료의 CO₂함량에 따르는 수감감도(S)변화는 그림 1과 같다.

그림 1에서 보는바와 같이 수감소자들의 감도는

CO₂함량에 따라 증가하다가 0.2%이상에서 포화된다는것을 알수 있다. 이때 BaO와 CaO를 첨가한 재료의 최대감도는 CO₂함량이 0.2%일 때 각각 11, 9이다.

동작온도를 변화시키면서 0.2%의 CO₂이 포함된 증기를 쏘일 때 수감재료의 전기저항은 373~473K에서는 커지고 623K근방에서는 감소하였다.

이러한 특성을 해석하기 위하여 TPD-GC법(온도프로그람탈착-기체크로마토법)으로 CO₂의 탈흡착실험을 진행하였다.

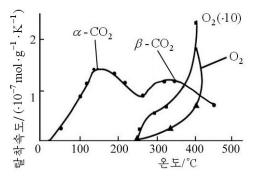


그림 2. In₂O₃(BaO)의 탈착곡선

방온도, 마른 공기속에서 0.2%의 CO₂이 포함 된 공기를 쏘였을 때 $In_2O_3(BaO)$ 의 탈착곡선은 그 림 2와 같다.

그림 2에서 보는바와 같이 $400K(\alpha-CO_2)$ 과 $623K(\beta-CO_2)$ 근방에서 CO_2 의 2개의 탈착극대점 이 나타난다는것을 알수 있다.

400K의 낮은 온도에서 CO_2 이 흡착되면 재료의 전기저항이 커지는데 이것은 겉면에 해리흡착되여있던 O와 CO_2 이 호상작용하여 반도체로부터전자들을 끌어당기는것으로 볼수 있다. 즉

$$O^{-} + (\alpha - CO_{2}) + e \rightarrow CO_{3}^{2-}$$

한편 623K정도의 높은 온도에서 CO_2 기체를 쏘일 때 $BaO-In_2O_3$ 의 저항이 감소하는것은 다음의 방정식으로부터 설명할수 있다.

$$2O^{2-}(\frac{1}{3}) + CO_2(7] \text{ 체}) \rightarrow O_2(7] \text{ 체}) + (\beta-)CO_2(\frac{1}{3}) + 2e$$

혹은

$$2O^{2-}(\frac{\ddot{\bullet}}{\Box}) + CO_2(7] \stackrel{\text{A}}{\rightarrow}) \rightarrow O_2(7] \stackrel{\text{A}}{\rightarrow}) + (\beta -)CO_2(\frac{\ddot{\bullet}}{\Box}) + 4e$$

이다. 즉 $\beta-CO_2$ 의 흡착은 산소의 탈착을 방해하며 전자를 내놓는다.

맺 는 말

- 1) 973K에서 소결한 In₂O₃분말의 립자크기는 50nm이다.
- 2) In₂O₃(BaO)와 In₂O₃(CaO) 재료에서 0.2%의 CO₂에 대한 최대감도는 11과 9이다.
- 3) CO₂이 있을 때 In₂O₃(BaO)재료의 전기저항은 373~473K에서는 증가하고 623K에서는 감소한다.

참 고 문 헌

- [1] V. D. Kapse; Vacuum, 83, 346, 2009.
- [2] S. H. Yi et al.; IEEE Sensor, 31, 22, 2006.
- [3] A. Chapelle; Applied Surface Science, 256, 4715, 2010.

주체103(2014)년 6월 5일 원고접수

Influence of Dopants on CO2 Sensitivity of In2O3 Semiconductor

Ri Chun Guk

The sensitive characteristic of semiconductor material which was made by doping the oxides such as BaO or CaO in In₂O₃ material by sol-gel method to CO₂ has been considered.

In the result of the experiment, mean diameter of In_2O_3 particle of sintered at 973K is 50nm and the maximum sensitivities for 0.2% CO_2 are 11 and 9 respectively in $In_2O_3(BaO)$ and $In_2O_3(CaO)$ materials. Then the electric resistance of the $In_2O_3(BaO)$ material increases at 373 \sim 473K and decreases at 623K in the presence of CO_2 .

Key words: CO₂, In₂O₃ semiconductor